

1. Record Nr.	UNISALENTO991001037569707536
Autore	Eriksson, Lennart
Titolo	Ion implantation in semiconductors, silicon and germanium / [by] James W. Mayer, Lennart Eriksson and John A. Davies
Pubbl/distr/stampa	New York : Academic Press, 1970
ISBN	0124808506
Descrizione fisica	xiii, 280 p. : ill. ; 24 cm.
Classificazione	53.7.18 621.3.2.4 621.381'52 TK7871.85
Altri autori (Persone)	Davies, John Arthur
Soggetti	Ion implantation Semiconductors
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Includes bibliographical references.